



30	Podkładka M2	6	-	ISO 7089 - 2	
29	Nakrętka M6	1	-	ISO 4161 - M6	
28	Nakrętka M6	2	-	ISO 4036 - M6	
27	Nakrętka M5	2	-	ISO 4036 - M5	
26	Nakrętka M2	3	-	ISO 4036 - M2	
25	Wkręt M1.4 x 6	12	-	CNS 4355 - M 1,4 x 6	
24	Wkręt M3 x 8	1	-	ISO 4766 - M3 x 8	
23	Wkręt M3 x 8	4	-	ISO 7045 - M3 x 8 - 4.8 - H	
22	Wkręt M2 x 8	2	-	ISO 7045 - M2 x 8 - 4.8 - H	
21	Wkręt M2 x 14	3	-	ISO 7045 - M2 x 14 - 4.8 - H	
20	Wkręt M5 x 25	2	-	ISO 4014 - M5 x 25	
19	Piezoaktuator A2	1	-	P-025.40H Piezo Ring Actuators	
18	Łożysko liniowe kulkowe z kołnierzem okrągłym LMF08UU-L	1	-	Łożysko liniowe z kołnierzem okrągłym LMF08UU-L	
17	Okładka czujnika pojemnościowego	3	-	D-050.50 Capacitive Sensors	
16	Uchwyt wgłębnika	1	CuZn40	Uchwyt do wgłębnika	
15	Prowadzik sprężyny K3	1	PLA	KN-00-02-15	
14	Podkładka blokująca K3	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-14	
13	Sprężyna naciskowa K3	1	PN EN10270-1 - SH - 1 - Cu	KN-00-02-13	
12	Tuleja dolna A2	1	CuZn40	KN-00-02-12	
11	Płyta dolna A2	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-11	
10	Trzpień górny	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-10	
9	Mocowanie C2	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-09	
8	Zawias kształtowy	2	X5CrNi18-10	KN-00-02-08	
7	Zawieszenie sprężyste	1	ASTM A36	KN-00-02-07	
6	Tuleja A0	1	CuZn40	KN-00-02-06	
5	Trzpień dolny	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-04	
4	Nakrętka dociskowa C2	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-03	
3	Tulejka C2	1	CuZn40	KN-00-02-02	
2	Płytki C2	1	X5CrNi18-10	KN-00-02-01	
1	Głowica referencyjna	1	X105CrMo17	KN-00-03-01	
Poz	Nazwa zespołu/części	L.szt	Materiał	Nr normy/rysunku	Uwagi
Wykonał	Kacper Mik		Nazwa Projektu		Format A2
Sprawdził			Konstrukcja		Arkusz 1/1
			Nanotwardościomierza		Data
Podziałka 1 : 1	Nazwa zespołu Zespół referencji			L.szt. 1	Nr rys. KN-00-03-00